选区激光烧结瞬态温度场模拟与测试方法研究*

邢键^{1,2},孙晓刚²,高益庆³

(1哈尔滨工程大学光信息科学与技术系,哈尔滨150001)(2哈尔滨工业大学自动化测试与控制系,哈尔滨150001)(3南昌航空大学光电信息中心,南昌330063)

摘 要:采用有限元方法,考虑实际的边界条件和热物性参量的变化,对Al₂O₃ 覆膜陶瓷粉末的选 区激光烧结过程瞬态三维温度场进行动态模拟.通过比色测温法对红外热成像系统的发射系数进 行修正后,对选区激光烧结过程瞬态温度场进行测试.数值模拟和实测结果显示,两者吻合较好. 关键词:选区激光烧结;有限元;瞬态温度;动态模拟;红外热成像

中图分类号:TN249 **文献标识码**:A

文章编号:1004-4213(2009)06-1327-4

0 引言

选区激光烧结(Selective Laser Sintering, SLS) 是一种基于离散材料堆积成型并能进行先进产品研 究与开发的新型激光快速成型技术^[1,2].在 SLS 工 艺中,成型温度场的分布变化规律,是影响烧结件质 量的重要因素,也是确定 SLS 工艺参量的重要依 据.文献[3]对覆膜材料的 SLS 温度场采用有限元 算法进行模拟,但都假设热物性参量不随温度变化, 并且建立的是二维模型,不能很好地模拟多层烧结 的实际过程.文献[4]利用手持式红外点测温仪及预 埋热电偶的方法,对覆膜陶瓷粉末的 SLS 过程的温 度场进行了在线测量.由于该测温系统仍属于点测 温范围,受测试距离、响应时间等因素影响较大,同 时采用热电偶测温方法属于接触测温,有着诸多弊 端,难以满足 SLS 整个烧结过程温度场的实时 检测.

本文对具有代表性的 Al₂O₈ 覆膜陶瓷粉末的 烧结过程进行了分析,建立三维非线性热传导数值 传热模型.通过对材料的热物性参量进行实际测试, 从而完善模型的边界条件.不同于纯粹的数值模拟 求解温度场的方法,而是在实验测量结果的基础上 结合数值计算来模拟实际烧结过程,并充分考虑热 物性参量随温度变化,实现了对烧结过程中点、线及 层间温度的实时仿真.同时,采用红外热成像非接触 方法对瞬态烧结温度进行了测试,对模拟与测试结 果进行了比较和分析.

1 SLS 瞬态烧结温度场的数值模拟

本文采用 HRPS- III A 型选区激光烧结快速成 型机.该设备激光器的最大输出功率为 50 W,根据 该指标,被烧结的对象主要为熔点不太高的高分子 材料.为了更好的对实际烧结过程进行模拟,同时验 证本文提出的实测系统的合理性,本文以 95%的聚 苯乙烯与 5%的 Al₂O₃ 覆膜陶瓷粉末为研究对象, 充分考虑的热物性参量在实际烧结过程不断变化的 边界条件,建立了 SLS 瞬态温度场的三维数学模 型.

1.1 温度场模型的建立

SLS 瞬态温度场的热物性参量随着温度的变化 而变化,所以,SLS 瞬态烧结温度 T(t,x,y,z)涉及 到三维非线性热传导问题,其热传导方程可表示 为^[5-7]

$$\frac{\rho c_p}{K} \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}$$
(1)

式中 ρ 为粉床的平均密度; c_p 为材料的定压比热容; K为粉床的局部有效导热系数.

1.2 激光加热的边界条件

由于该成型设备的成型空间为 400 mm× 400 mm×450 mm,激光扫描的角范围比较小,所以 在粉床的表面,可认为同一功率下的激光对粉层表 面的热加载是随位置不同的定常热流加载.由于这 种热加载属于红外热流的热辐射式加载,同时粉床 的初始空隙率 ε 比较大(见式(8)),约为 0.6,所以 它对于 CO₂ 激光(波长为 10.6 μ m)来说,可以看作 是一种半透明的吸收介质,其吸收率为 $\alpha_{\rm R} = 0.88$, 则激光对粉床的加热热流密度分布 q(x,y)可以表 示为

$$q(x,y) =_{\alpha_R} \bullet q_0 \tag{2}$$

^{*}教育部博士点基金 (20070217011)资助 Tel:0451-82519754 Email:xingniat@sina.com 收稿日期:2008-03-12

$$a_0 = P/\pi r^2$$

(9)

式中,P为激光的输出功率;r为激光束半径.

1.3 激光束作用区域外的热边界条件

SLS 烧结过程中,在激光的照射下,粉床上表面 吸收激光能量并转换成热能,然后进行由表及里、由 高温向低温的扩散.同时,粉床上表面与周围环境之 间还存在对流和辐射换热.因此,在粉床上表面同时 存在激光加热、辐射和对流散热热流,其换热边界条 件可综合表示为^[8]

 $-K(\partial T/\partial z) = \alpha_{R}q_{0} - (h_{c} + \alpha_{r})(T - T_{a})$ (4) α_{r} 为表面辐射换热系数, h_{c} 为表面对流换热系数, T_{a} 为环境温度.

1.4 初始条件

在 *t*=0 时刻,粉床具有均匀的温度分布,即与 预热温度相同.

$$T(0,x,y) = T_0 \tag{5}$$

1.5 物性参量的计算

根据式(1)所需要的热物性参量有 ρ_{c} , 和 K. 这里 ρ 是粉床的平均密度

$$\rho_{\rm s} = \varphi \rho_0 + (1 - \varphi) \rho \tag{6}$$

$$d/D = 1 - (1 - \varphi)^{1/3} \tag{7}$$

式中, ρ_s 为腹膜陶瓷的固体密度; ρ_0 为腹膜陶瓷颗 粒的密度(铺粉密度); φ 为粉床的体积系数;d 为铺 粉厚度;D 为颗粒直径.

对于粉末局部有效导热系数 K 的确定比较复杂,它不仅与局部温度有关,而且与固体导热系数 K_s、空气的导热系数 K_s 以及粉床的孔隙率 ε 有关. 孔隙率 ε 表示粉末中孔隙体积所占份额的相对大 小. 它可以表示成粉末密度 ρ₀ 与固体密度 ρ_s 的函数

$$\boldsymbol{\varepsilon} = (\rho_{\rm s} - \rho_{\rm 0}) / \rho_{\rm s} \tag{8}$$

空气的导热系数 Kg

$$K_{\rm g} = 0.004 \ 372 + 7.384 \times 10^{-5} T$$

当 T≪673 K 时

$$K = K_{\rm s}(1 - \varepsilon) / (1 + \Psi K_{\rm s} / K_{\rm g}) \tag{10}$$

$$\Psi = 0.02 \times 10^{2(\varepsilon - 0.3)} \tag{11}$$

材料的定压比热容 cp 可以查相关手册.

1.6 热物性参量的实验测量

利用简单的质量-体积方法得到铺粉密度的平均值. 经测定,这样获得的铺粉密度值为 0.598 g/ cm³. 烧结一个立方体测量其成型的固体密度 ρ_s 为 1.436 g/cm³.

1.7 温度场的计算

利用有限元分析软件 ANSYS,可以模拟多种 介质的相互作用,其主要特点是可以实现多参量在 不同温度下的输入,这就充分考虑了材料热物性参 量随温度的变化的实际情况.模型采用八节点的六 面体单元,以光斑直径、扫描间距、层厚作为六面体 单元的边长尺寸,即单元尺寸 0.2 mm×0.2 mm× 0.15 mm. 网格划分后的有限元模型如图 1(a). 层 间温度场的模拟结果见图 2 和图 3. 由于实际烧结 时扫描速度较快,所以设计长方体模型,尺寸是 72 mm×1.6 mm×0.6 mm(四层). 数值模拟过程 中所用到的参量如表 1.







图 2 层间瞬态温度场模拟及其曲线







表1 材料的参量

φ	D	T_{0}	r	ψ	ε
10.27	0.125 μm	90 °C	0.1 mm	0.077	0.594

1.8 温度场的测试

由于利用红外热像仪测温时需要输入被测材料的发射系数,而烧结过程中粉末材料的发射系数受到温度、表面状态等参量的影响难以确定,利用比色测温法受发射系数影响较小^[9-10]的特点,采用 Raytek公司的 MR1S型双色点测温仪对 SLS 瞬态 成型温度进行测量,在同一烧结参量下,用双色测温 仪测量一次后,用红外热像仪测试,同时在热像仪中 反复输入发射系数,直到与双色测温仪测量的温度 一致时,这样就可以确定 SLS 过程粉末材料的发射 系数.利用调试后的红外热像仪获得 SLS 过程的表 面温度分布,如图 1(b).

2 数值模拟结果与实际测试结果

图 2 为层间温度场模拟及其温度曲线.由数值 模拟结果与实际测试结果比较得出如下结论:

1)由图1比较可以看出,建立的模型实现了烧 结过程三维瞬态温度场的动态仿真.

2)图 2(b)中路径见图 2 箭头方向,烧结参量为 扫描速度 2 mls,输出功率为 15 W,通过图 3 可见, 在层间温度场分布呈羽状后掠分布,有别于静止时 的圆形光斑.在图 1(b)的烧结参量下,烧结深度大 于 0.15 mm 能保证层间结合,而表面温度最高处为 255 ℃小于碳化温度.

3)在点温模拟分布曲线方面如图 3,其中烧结 参量为:扫描速度 2 mls;输出功率为 15 W,在烧结 前存在材料的预热过程,所以温度恒定,激光扫描到 该点时,温度迅速升高,达到熔化状态,而后温度逐 渐降低,当激光光束折返回来又经过该点附近时,仍 然对该点产生了热影响,所以又出现了二次峰值.

4)在线温模拟分布曲线方面,图4是在扫描开 始后0.0158s时刻的线温分布曲线,其中烧结参量



图 4 烧结过程 0.015 8 s 时刻扫描线温度的曲线 Fig. 4 Line temperature curve at 0.015 8 s

为:扫描速度 2 mls;输出功率为 15 W. 在激光扫描 线上对于已经扫描过的区域,由于激光光束热影响 区的存在,使线上的温度高于预热温度,线上的点位 置越接近烧结点温度越高,激光光束前端待扫描的 点仍为预热温度,所以温度曲线迅速降低.

5)模拟结果显示实验用的腹膜陶瓷粉末烧结温 度远小于 Al₂O₃ 的熔点(大于1500°C),而与聚苯 乙烯材料的熔点相当,这与实际覆膜陶瓷粉末的烧 结机理一致.

6)由于 SLS 过程激光束扫描速度比较快而成 型空间又较小,普通热像仪的响应时间不能满足瞬 态测试的要求,实验利用 IR - 982 型红外热像仪 (场频 40 Hz,响应波长 3~5 μ m)实现线温度的测 试,与模拟线温度场图 4 进行比较.结果显示扫描速 度为 2 m/s、激光输出功率为 15 W 时,模拟的结果 为 255 ℃,而实测结果为 261 ℃.理论值与实测值吻 合得较好,最大相对误差在 5%以内,说明模型较好 地实现了 SLS 过程瞬态温度场的仿真.

3 结论

本文建立了 SLS 瞬态烧结温度场的数学模型, 该模型融合了材料的热物性参量随温度变化的实际 特性,实现 SLS 过程瞬态温度场的点、线及层温的 动态仿真.通过与设计了降低发射系数影响的红外 热像仪的测试结果进行比较,结果显示该模型的模 拟结果与实测值吻合较好,最大相对误差在 5%以 内,从而为合理的选择烧结参量和后续的热物性参 量的计算及烧结件的力学性能分析打下了坚实的基 础.

参考文献

- [1] XU Cheng-ting, SHEN Yi-fu, GU Dong-dong, et al. Progress in temperature field research into selective laser sintering process
 [J]. Foundry, 2004, 53(7):511-514.
 胥橙庭,沈以赴,顾冬冬,等.选区激光烧结成型温度场的研究
 进展[J]. 铸造, 2004, 53(7):511-514.
- [2] LUO Shu-hua, XIAO Zhi-yu, WEN Li-ping. Research progression in powder rapid consolidation technology [J]. *Materials Science and Engineering of Powder Metallurgy*, 2007,12(3):129-133.
 罗木华,肖志瑜,温利平.粉末快速固结技术的研究进展[J].粉 末冶金材料科学与工程,2007,12(3):129-133.
- [3] BAI Pei-kang, CHENG Jun, LIU Bin, et al. Numerical simulation of temperature field during selective laser sintering of polymer-coated molybdenum powder [J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2006, 16(B02):603-307.
- [4] LIANG Hong-yu ZHU Shou-ming. Test of sintering temperature of laser line scanning of tectorial ceramic [J]. Journal of Test and Measurement Technology, 2004, 14(2): 126-130.

梁红玉,朱守明.覆膜陶瓷粉末激光线扫描烧结温度测试[J]. 测试技术学报,2004,14(2):126-130.

- [5] KOLOSSOV S, BOILLAT E, GLARDON R, et al. 3D FE simulation for temperature evolution in the selective laser sintering process [J]. International Journal of Machine Tools and Manu facture, 2004, 44(2):117-123.
- [6] ZHANG Xiao-long, SHEN Jin-hua, CAI De-fang, et al. Study of temperature distribution and deformation of the end-face in end-Pumped DPL[J]. Acta Photonica Sinica, 2007, 36(2):197-191.

张小龙,沈金华,蔡德芳,等.端面抽运激光晶体热形变及温度 场分布研究[J].光子学报,2007,**36**(2):197-191.

- [7] LI Long, SHI Peng, CHEN Hao-wei, et al. Temperature modeling of intracavity doubling frequency nonlinear crystal
 [J]. Acta Photonica Sinica, 2005, 34(10):1441-1444.
- [8] ZHAO Bao-jun, SHI Fa-zhong, FENG Tao, et al. Studies on numerical simulations of temperature field in selective laser

sintering of polystyrene powders[J]. Laser Journal, 2002, 23
(2):66-69.

赵保军,施法中,冯涛,等.选择性激光烧结聚苯乙烯粉末成形 温度场的数值模拟研究[J].激光杂志,2002,23(2):66-69.

[9] CHEN Juan, YANG Xi-chen, LEI Jian-bo. Application of digital image processing to measurement system of temperature field in molten pool for laser remanufacturing [J]. Applied Laser, 2006, 26(4): 220-222. 陈娟,杨洗陈,雷剑波. 数字图像处理在激光再造熔池温度场检

陈娟,物沉陈, 鱼到波. 数子图像处理任激元再道路池温度场位 测中的应用[J].应用激光,2006,26(4);220-222.

[10] SHI De-heng, SUN Jin-feng, ZHU Zun-lue, et al. Optimization of a passive single-wavelength real-time temperature measurement system[J]. Acta Photonica Sinica, 2008,37(1):61-66.

施德恒,孙金锋,朱遵略,等.一种被动式单波长实时测温系统的优化设计[J].光子学报,2008,**37**(1):61-66.

Simulation and Test of Transient Temperature of Selective Laser Sintering

XING Jian^{1,2}, SUN Xiao-gang², GAO Yi-qing³

(1 Department of Optic Information Science and Technology, Harbin Engineering University, Harbin 150001, China)
 (2 Department of Automation Measurement & Control, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China)
 (3 Center of Optic-electronic Information Process, Nanchang Aeronautical University, Nanchang 330063, China)
 Received date: 2008-03-12

Abstract: 3D transient temperature field of the selective laser sintering of Al_2O_3 tectorial ceramic powder was calculated real-timely according to finite element method based on the practical boundary condition and thermo physical parameters variation. The transient temperature was also tested using infrared thermo camera which its emission coefficient was corrected according to double-wavelength temperature measurement method. The result shows that the simulation agrees well with test result.

Key words: Selective laser sintering; Finite element method; Transient temperature; Dynamic simulation; Infrared thermo image



XING Jian was born in 1979. As an instructor, he works at School of Science, Harbin Engineering University and is studying for the Ph. D. degree at Harbin Institute of Technology. His research interests focus on selective laser sintering rapid prototype, optical information processing and tomography diagnosis for plasma.